

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
«Национальный исследовательский технологический
университет «МИСИС»

ПРОТОКОЛ
заседания экспертной комиссии

от 14 марта 2025 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

5 чел. (явочный лист прилагается).

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА:

Защита диссертации **Пушкина Дмитрия Борисовича** на тему «Разработка основ технологии нанесения диэлектрических плёнок методом ионно-лучевого распыления мишеней в среде кислородной ВЧ плазмы для оптических покрытий ближнего ИК диапазона», представленная по специальности 2.2.3 – «Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники».

Диссертация принята к защите Диссертационным советом НИТУ МИСИС 16.12.2024, протокол № 25.

Диссертация выполнена на кафедре технологии материалов электроники НИТУ МИСИС.

Научный руководитель – доцент кафедры технологии материалов электроники НИТУ МИСИС, к.т.н. **Сергиенко Андрей Алексеевич**.

Экспертная комиссия утверждена Диссертационным советом НИТУ МИСИС (протокол № 25 от 16.12.2024) в составе:

1. Ховайло Владимир Васильевич - д.ф.-м.н., профессор кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ МИСИС - председатель комиссии;
2. Панина Лариса Владимировна - д.ф.-м.н., профессор кафедры технологии материалов электроники НИТУ МИСИС;
3. Маренкин Сергей Фёдорович - д.х.н., профессор кафедры технологии материалов электроники НИТУ МИСИС; главный научный сотрудник лаборатории полупроводниковых и диэлектрических материалов федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук;

4. Таперо Константин Иванович - д.т.н., заместитель генерального директора по науке и инновациям АО «Научно-исследовательский институт приборов», ГК «Росатом»;

5. Истомина Наталья Леонидовна – д.ф.-м.н. заместитель академика-секретаря, начальник отдела физических наук Российской академии наук.

Ведущее предприятие: АО «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», г. Москва.

1. СЛУШАЛИ:

- доклад Пушкина Дмитрия Борисовича об основных положениях диссертации;
- вопросы соискателю и его ответы;
- выступление научного руководителя соискателя;
- отзыв ведущей организации и отзывы на диссертацию и автореферат, поступившие в диссертационный совет;
- отзывы членов экспертной комиссии;
- ответы соискателя на замечания, содержащиеся в отзывах;
- выступления членов экспертной комиссии и присутствующих в общей дискуссии по рассматриваемой работе.

2. Для проведения тайного голосования

роздано бюллетеней 5
осталось нерозданных бюллетеней 0
оказалось в урне бюллетеней 5

Результаты голосования по вопросу возможности присуждения Пушкину Дмитрию Борисовичу ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.3 – «Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники»:

«за» - 5;
«против» - 0;
недействительных бюллетеней – 0.


На основании результатов тайного голосования экспертная комиссия приняла решение о возможности/~~невозможности~~ (ненужное вычеркнуть) присуждения Пушкину Дмитрию Борисовичу ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.3 – «Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники».

3. Рассмотрение и принятие открытым голосованием заключения экспертной комиссии по диссертации Пушкина Дмитрия Борисовича. Заключение комиссии принято единогласно.

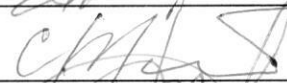
председатель комиссии д.ф.-м.н. Ховайло В. В.




член комиссии д.ф.-м.н. Панина Л. В.



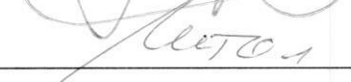
член комиссии д.х.н. Маренкин С. Ф.



член комиссии д.т.н. Таперо К. И.



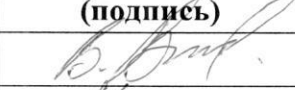
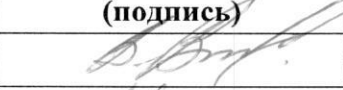



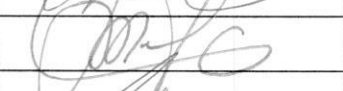
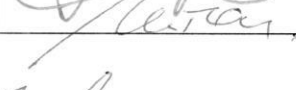
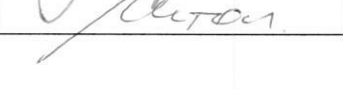

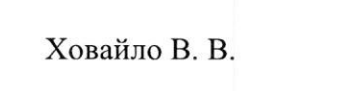
член комиссии д.ф.-м.н. Истомина Н. Л.



ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

членов экспертной комиссии к заседанию от 14.03.2025 г.

по защите кандидатской диссертации Пушкина Дмитрия Борисовича на тему «Разработка основ технологии нанесения диэлектрических плёнок методом ионно-лучевого распыления мишеней в среде кислородной ВЧ плазмы для оптических покрытий ближнего ИК диапазона», представленная по специальности 2.2.3 – «Технология и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники»

| № | Фамилия, имя, отчество | Явка на заседание (подпись) | Получение бюллетеня (подпись) |
|---|-----------------------------|---|--|
| 1 | Ховайло Владимир Васильевич |  |  |
| 2 | Панина Лариса Владимировна |  |  |
| 3 | Маренкин Сергей Фёдорович |  |  |
| 4 | Гаперо Константин Иванович |  |  |
| 5 | Истомина Наталья Леонидовна |  |  |

Председатель комиссии, д.ф.-м.н.



Ховайло В. В.